(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平10-140169

(43)公開日 平成10年(1998) 5月26日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

FΙ

C 1 0 M 105/04

169/02

169/02 169/04

169/04

// (C 1 0 M 169/02

C 1 0 M 105/04

105:04

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 4 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号

特願平8-294939

(71)出願人 592038317

協同油脂株式會社

(22)出願日

平成8年(1996)11月7日

東京都中央区銀座2丁目16番7号

(72)発明者 森内 勉

東京都中央区銀座2-16-7 協同油脂株

式會社内

(72) 発明者 木村 浩

東京都中央区銀座2-16-7 協同油脂株

式會社内

(74)代理人 弁理士 中村 稔 (外6名)

#### (54) 【発明の名称】 潤滑剤組成物

# (57)【要約】

【課題】 他の潤滑剤との相溶性に優れ、蒸気圧が低 く、高温および高真空下での潤滑性に優れる半固体状潤 滑剤組成物を提供すること。

【解決手段】 トリス(2-オクチルドデシル)シクロ ペンタンと、増ちょう剤又は固体潤滑剤を含有する半固 体状潤滑剤組成物。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 トリス(2-オクチルドデシル)シクロ ペンタンを含有する半固体状潤滑剤組成物。

【請求項2】 増ちょう剤とトリス(2-オクチルドデ シル)シクロペンタンを含有する半固体状潤滑剤組成

【請求項3】 増ちょう剤が、金属石けん、ウレア化合 物、ウレタン化合物、ベントナイト及びシリカ化合物か らなる群から選択された少なくとも1種である請求項2 記載の潤滑剤組成物。

【請求項4】 増ちょう剤を、1~30重量%含有する 請求項2又は3記載の潤滑剤組成物。

【請求項5】 金属石けんが、リチウム石けん又はカル シウム石けんである請求項3又は4記載の潤滑剤組成

【請求項6】 固体潤滑剤とトリス(2ーオクチルドデ シル)シクロペンタンを含有する半固体状潤滑剤組成 物。

【請求項7】 固体潤滑剤を、1~50重量%含有する 請求項6記載の潤滑剤組成物。

【請求項8】 固体潤滑剤が、二硫化モリブデン、有機 モリブデン、グラファイト、ポリテトラフルオロエチレ ン及び窒化硼素からなる群から選択された少なくとも1 種である請求項6又は7記載の潤滑剤組成物。

# 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、潤滑剤組成物に関 し、特に、高温および高真空下、例えば、宇宙空間(宇 宙ステーション)や半導体装置(スパッタリング装置) 等に使用するのに適する半固体状潤滑剤組成物に関す る。

## [0002]

【従来の技術】高温および高真空下で使用される潤滑剤 としては、鉱物油、エステル油、ポリαオレフィン油、 フェニルエーテル油等と比較して、蒸気圧の低いPFAE (パーフルオロアルキルエーテル)を基油としたものが 多い。しかし、PFAEを基油とする潤滑剤は、PFAEと他の 潤滑剤との相溶性が悪いために、他潤滑剤と混合使用す ることができず、またその洗浄には、洗浄剤としてフロ ンを用いなければならない等の問題がある。さらに、PF 40 AEを基油とする潤滑剤は、潤滑性が乏しく耐摩耗性に劣 るという問題もある。

## [0003]

【発明が解決しようとする課題】従って本発明の目的 は、他の潤滑剤との相溶性に優れ、且つ蒸気圧が低く、 高温および高真空下での潤滑性に優れ、潤滑面に効率良 く作用させることのできる半固体状潤滑剤組成物を提供 することである。

#### [0004]

-オクチルドデシル)シクロペンタンを含有する半固体 状潤滑剤組成物を提供するものである。本発明はさら に、潤滑グリースの増ちょう剤又は固体潤滑剤と、トリ

ス(2-オクチルドデシル)シクロペンタンを含有する 半固体状潤滑剤組成物を提供するものである。

#### [0005]

【発明の実施の形態】以下、本発明をさらに詳細に説明 する。 トリス (2-オクチルドデシル) シクロペンタン は、流動点-57℃、20℃における蒸気圧10-12 Torrの特 10 性を有する炭化水素であり、PFAEと同等の潤滑性能を有 する合成油である。トリス(2-オクチルドデシル)シ クロペンタンは、NYELUBRICANTS社から、Nye Synthetic Oil 2001A 又は Pennzane SHF X 2000という商品名で 販売されている。また特公平8-2803号公報には、トリス (2-オクチルドデシル)シクロペンタンをはじめとす る合成油の製造方法、及びこれら合成油が、潤滑物質と して優れていることが記載されている。

【0006】本発明は、上記公報に記載された合成油の うち、特にトリス (2-オクチルドデシル) シクロペン タンが、高温および高真空下で特に優れた潤滑特性を有 すること、従って、例えば、宇宙空間(宇宙ステーショ ン)で使用する装置や半導体装置(スパッタリング装 置)等に使用するのに適する半固体状潤滑剤組成物の主 成分として有効であることを見出し、本発明を完成する に至ったものである。本発明の半固体状潤滑剤組成物 は、トリス(2-オクチルドデシル)シクロペンタン と、潤滑剤組成物を半固体状にするのに必要な量の添加 剤、例えば、潤滑グリースの増ちょう剤又は固体潤滑剤 とを含有する。例えば、トリス(2-オクチルドデシ 30 ル)シクロペンタンに潤滑グリースの増ちょう剤を添加 してグリースとするか、又は固体潤滑剤を添加してコン パウンドとするのが好ましい。

【0007】このような増ちょう剤としては、金属石け ん、ウレア化合物、ウレタン化合物、ベントナイト、シ リカ化合物等が例示できる。金属石けんとしては、ステ アリン酸リチウムや12-ヒドロキシステアリン酸リチウ ム等のリチウム石けんやカルシウム石けん等が例示でき る。増ちょう剤の使用量は、潤滑剤組成物を半固体状に するのに有効な量であり、潤滑剤組成物全体に対して1 ~30重量%が適当であり、1~20重量%がさらに好 ましい。また固体潤滑剤としては、二硫化モリブデン、 有機モリブデン、グラファイト、ポリテトラフルオロエ チレン、窒化硼素等が例示できる。固体潤滑剤の使用量 は、潤滑剤組成物を半固体状にするのに有効な量であ り、潤滑剤組成物全体に対して1~50重量%が適当で あり、3~40重量%がさらに好ましい。本発明の潤滑 剤組成物には、通常の潤滑剤組成物に普通に使用されて いる酸化防止剤、防錆剤等の添加剤を添加してもよい。 またその他の添加剤を添加して潤滑性能をさらに向上さ 【課題を解決するためたの手段】本発明は、トリス(2 50 せることも可能であるが、分解および反応を伴う添加剤 3

を添加することは好ましくない。

[0008]

【実施例】以下本発明の実施例を示す。「部」は重量部 を示す。

<実施例1>Nye Synthetic Oil 2001A 85 部に、ステ アリン酸リチウム 15 部を加え230℃まで加熱後、室温 まで放冷し、次いで、三段ロールミルにて混練し、グリ ースとした。このグリースの性質は以下のとおりであっ た。

#### 混和ちょう度 280

蒸発量(100℃×24H) 0.1 %以下

このグリースを、電子顕微鏡(真空機器)試料挿入治具 に塗布してその潤滑性能を調べたところ、潤滑性が極め て良好であり、鏡筒内の汚染は全く認められなかった。 この潤滑剤組成物は、石油系溶剤に良く分散することか ら洗浄性に優れていることがわかる。他潤滑剤との相溶 性も調べた。結果を表1に示す。

【0009】<実施例2>Nye Synthetic Oil 2001A 9 0 部に、12-ヒドロキシステアリン酸リチウム 10 部を 加え230 ℃まで加熱後、室温まで放冷し、三段ロールミ 20 蒸発量(100℃×24H) 0.1 %以下 ルにて混練し、グリースとした。このグリースの性質は 以下のとおりであった。

混和ちょう度

蒸発量(100℃×24H) 0.1 %以下

このグリースを、電子顕微鏡(真空機器)試料挿入治具 に塗布してその潤滑性能を調べたところ、潤滑性が極め て良好であり、鏡筒内の汚染は全く認められなかった。 この潤滑剤組成物は、石油系溶剤に良く分散することか\* \* ら洗浄性に優れていることがわかる。他潤滑剤との相溶 性も調べた。結果を表1に示す。

【0010】<実施例3>Nye Synthetic Oil 2001A 7 0 部に、PTFEワックス 30 部を加え攪拌後、三段ロ ールミルにて混練し、半固体状潤滑剤とした。この半固 体状潤滑剤の性質は以下のとおりであった。

混和ちょう度 310

蒸発量(100℃×24H) 0.1 %以下

この半固体状潤滑剤を、電子顕微鏡(真空機器)試料挿 10 入治具に塗布してその潤滑性能を調べたところ、潤滑性 が極めて良好であり、鏡筒内の汚染は全く認められなか った。この潤滑剤組成物は、石油系溶剤に良く分散する ことから洗浄性に優れていることがわかる。他潤滑剤と の相溶性も調べた。結果を表1に示す。

【0011】<実施例4>Nye Synthetic Oil 2001A 6 0 部に、窒化ほう素 40 部を加え撹拌後、三段ロールミ ルにて混練し、半固体状潤滑剤とした。この半固体状潤 滑剤の性質は以下のとおりであった。

混和ちょう度 415

この半固体状潤滑剤を、電子顕微鏡(真空機器)試料挿 入治具に塗布してその潤滑性能を調べたところ、潤滑性 が極めて良好であり、鏡筒内の汚染は全く認められなか った。この潤滑剤組成物は、石油系溶剤に良く分散する ことから洗浄性に優れていることがわかる。他潤滑剤と の相溶性も調べた。結果を表1に示す。

[0012]

【表1】

表1 他潤滑剤との相溶性

潤滑剤組成物	 鉱油系 グリース	エステル系 グリース	エーテル系 グリース	シリコン グリース
実施例1	0	0	0	0
実施例2	0	0	0	0
実施例3	0	0	0	0
実施例4	0	0	0	0
PFAEグリース	×	×	X	X

○ : 均一に混合する

×:不均一な部分がある

[0013]

潤滑剤との相溶性に優れているため、洗浄が容易であ り、蒸気圧が低く、高温および高真空下での潤滑性に優 れている。このため、高真空装置の潤滑、シール、特に※

※汚染を嫌う半導体の製造設備の潤滑、シール、クリーン 【発明の効果】本発明の半固体状潤滑剤組成物は、他の 40 ルーム内の各種設備の潤滑、シール、各種高温条件下で の潤滑、シール、宇宙空間 (宇宙ステーション) での各 種設備の潤滑、シール等に有効に利用できる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ

C 1 O M 117:02

113:10

113:12)

(C10M 169/04

105:04 125:22

139:00

125:02 147:02

125:20)

C10N 10:12

30:00

30:08

40:06

50:10